別紙１

記入日　　年　　月　　日

面　談　票

採用試験区分	●●年度 ※ 総合職（院卒者） 総合職（大卒程度） ※デジタル、工学、 化学・生物・薬学 数理科学・物理・地球科学	受験地・受験番号		志望予定官庁（気象庁を含む）	
		・		第一志望	
氏　名（ふりがな）		生年月日（年齢）		第二志望	
		年　月　日 （満　　歳）		第三志望	

連絡先（住所）　〒

（電話番号：携帯可）　（E－mail）

最終学歴	学　校　名	学部・学科名	卒業（見込）年月	その他の志望先の予定（民間会社	
			年　　月（卒・見込）		
職歴	勤務先	勤務内容	期　　間	最近最も関心をもったこと	
			年　月～　　年　月		
			年　月～　　年　月		
			年　月～　　年　月		
資格試験（除く公務員試験）					
	（語学力に関する資格、情報セキュリティに関する資格等があれば記載すること、例えば「TOEIC　点」、「情報処理技術者試験」）				

卒業論文研究又はゼミのテーマ	【大学時・大学院時（修士・博士）〇で囲む】
上記研究等の内容及びテーマを選んだ理由	

記入注意　※印のところは該当するものを〇で囲む。

当庁志望の動機・これまで学んできたこと等を踏まえ、入庁後どのようなことしたいと考えるか	

面　談　票（別　紙）

ふりがな	
氏　　名	
年　　月　　日生　（満　　歳）	

写真
（縦 4cm×横 3cm）

※裏面に氏名・生年月日
を記入の上貼り付ける

学歴（高等学校以上）・職歴		
年	月	

免許・資格					
年	月		年	月	

趣味、特技、好きな学科など